PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03277784 A

(43) Date of publication of application: 09 . 12 . 91

(51) Int. CI

C23F 1/00 C23F 1/08

(21) Application number: 02077620

(22) Date of filing: 26 . 03 . 90

(71) Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

(72) Inventor:

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

KAMOTO KENJIRO

OI KATSUMI SATO AKIRA

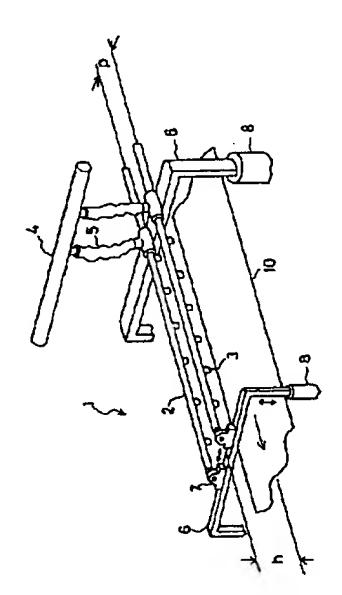
MURATA YOSHINORI

(54) ETCHING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To uniformly and stably etch a material with high precision by optionally setting the pitch and distance from the material of plural parallel headers furnished with a liq. etchant injection nozzle.

CONSTITUTION: A liq. etchant is supplied to plural parallel headers 2 from a main pipe 4 through a flexible hose 5 and injected on a band-shaped material 10 from the nozzle 3 furnished to the header to form a through hole or pit in the material by etching. In this etching device 1, the header 2 is fixed to a supporting frame 6 through a slide member 7, and the headers 2 are shifted to the left and right in direction of the arrow to optionally set the pitch P between the headers. The frame 6 is moved up and down in direction of the arrow through a height adjuster 8 to optionally set the distance (h) between the nozzle 3 and the material 10. Meanwhile, the header 2 is preferably rotated on its axis. Consequently, the variance in working and hole diameter is reduced, and the material is stably and precisely etched.



カナ スフガト ⑫公開特許公報(A)

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-277784

fint. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

平成3年(1991)12月9日 四公開

C 23 F 1/00 1/08

103

7179-4K 7179-4K

> 請求項の数 7 (全8頁) 審査請求 未請求

エッチング装置 ❷発明の名称

> 创特 平2-77620 頣

23出 平2(1990)3月26日

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式 個発 明 健 加 本 者

会社内

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式 大 井 明 . 美 @発 者

会社内

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式 佐 @発 明 明

会社内

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式 佳 則 村 個発 明 者 H

会社内

大日本印刷株式会社 创出 人

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

外7名 10代 理 人 弁理士 菲澤

1. 発明の名称

エッチング装置

2. 特許請求の範囲

(1) 級状物加工者材上にエッチングによって質 通孔又は凹孔を形成した製品のエッチング工程に 使用されるエッチング装置であって、エッチング 被噴射用ノズルを取り付けた複数の並列に配置さ れたヘッダー管を有するエッチング装置において、 前記ヘッダー管相互のピッチを任意に設定できる ピッチ可変機構を有し、かつ、前記ノズルの板状 **被加工素材からの距離を任意に設定できる高さ可** 変機機を有することを特徴とするエッチング装置。

② 前記ヘッダー臂相互のピッチを扱状被加工 農材の中心部から周辺部にかけて及贈的に変化さ せて設定したことを特徴とする請求項Ⅰ記載のエ ッチング装置。

② 板状被加工素材上にエッチングによって買 通孔又は凹孔を形成した製品のエッチング工程に 使用されるエッチング装置であって、エッチング

被噴射用ノズルを取り付けた複数の並列に配置さ れたヘッダー管を有するエッチング装置において、 前記ヘッダー管をその軸を中心に往復回動し、か つその扱れ角をヘッダー管毎に異ならせるように 構成したノズル揺動機構を有することを特徴とす るエッチング装置。

(4) 請求項3配數のエッチング装置において、 前記ヘッダー管相互のピッチを任意に設定できる ピッチ可変機構を有し、さらに、前記ノズルの板 状被加工素材からの距離を任意に設定できる高さ 可変機構を有することを特徴とするエッチング装。 E.

⑤ 数状被加工素材の両面にエッチングによっ て貫通孔又は凹孔を形成した製品のエッチングエ 蹇に使用されるエッチング装置であって、エッチ ング核噴射用ノズルを取り付けた複数の並列に配 要されたヘッダー管を板状被加工素材の上下に配 列し、板状被加工素材の上側に配列したヘッダー とその下側に配列したヘッダー管とを平行に配 列してなるエッチング装置において、板状被加工

乗材の上側に配列したヘッダー とその下側に配列したヘッダー管とを相互に略単ピッチずらして 配置したことを特徴とするエッチング装置。

(3) 請求項5記載のエッチング装置において、 的記へッダー管相互のピッチを任意に設定できる ピッチ可変機構を有し、また、前記ノズルの収状 被加工素材からの距離を任意に設定できる高さ可 変機構を有し、さらに、前記ヘッダー管をその軸 を中心に往復回動し、かつその振れ角をヘッダー 管毎に異ならせるように構成したノズル揺動機構 を有することを特徴とするエッチング装置。

(7) 前記ヘッダー管相互のピッチを板状被加工 素材の中心部から周辺部にかけて段階的に変化さ せて設定したことを特徴とする請求項 6 記載のエ ッチング装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えば類板からなる帯状の被加工素 材を連続してエッチング槽中を移動し、これにエ ッチング液を噴射してエッチング加工するための

付けられている。そして、各へッダー管 2 は国宗していない援助機構により、その軸の回りで 1 秒に1 回程度の周期で左右に援助されており、その援助により、ノズル3 は帯状素材 1 0 を援助により、ノグ液を援りながら機動はしている。ところで、国示していないが、帯状素材 1 0 のではいか、アグラングをではいか、アグラングを向けられており(ただし、ノズル3 は上を向いてする。)、帯状素材 1 0 のようには、ノズル3 の下及び上を通過するとき、ノズル3 によっている。このように対するとき、ノズル3 によっている。このように対するときが形成される。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、上配したような後来のエッチング装置1においては、エッチング被喚射用ノズル3の取付け用ヘッダー 2のピッチョ、その帯状素材10からの高され、及び、エッチング被喚射用の

エッチング装置に関し、特に、カラーブラウン管用シャドウマスク、半導体用リードフレームの製造工程に使用して好選なエッチング装置であって、エッチング加工の仕上がり状態を制一可能とした整置に関するものである。

【従来の技術】

第1図を参照にして、従来の例えばシャドウマスク製造工程に用いるエッチング装置1の優略を説明する。シャドウマスクの素材となる帯状歯を100年を図の方向に連続的にご連続の上下にはその進行方向にご治って動する。帯状患材10の上下には一つで2が取り付けられており(第1図には簡単のためにその中の2本のみを図示してある。)、ヘッダー管2に対してある。からで変更があり付けられている。各の最手があり付けられている。各へ、ダー管2は、エッチング液を給液するための給液を対してある。また、ヘッダー管2は、エッチング液を給液するための給液体では、ボッチング液を給液する方向に済定に済定に済定があり、帯状患材10を損害する方向に済定されており、帯状患材10から高さりの概定である。帯状患材10から高さりの概定である。帯状患材10から高さりの概定である。帯状患材10から高さり、帯状患材10から高さり、帯状患材10から高さり、帯状患材10から高さり、帯状患材10から高さり

ヘッダー管2年のノズル3の扱り角は固定されており、これらを変えることにより、製品の孔ピッチ、寸法の数細化に伴うエッチングムラ等の品質問題に対応することは難しかった。これらの中、ノズル3の扱り角、上下のヘッダー管2の位置関係、ヘッダー管2のピッチについて、第7箇から第9回を参照にして説明する。

上記したように、各ヘッダー管 2 は揺動機構によりその輪の回りで左右に揺動されるが、その揺動機構は例えば第 7 図のように構成されている。すなわち、各ヘッダー管 2 には同じ長さのリンク部材 1 2 がノズル 3 と反対側に固定されており、各リンク部材 1 2 は管 2 の輪から同じ距離の回動点 1 3 において左右に往復動する同じ揺動杆 1 1 に回転で取り付けられている。そのため、揺動杆 1 1 の左右に回転する。したがって、経動に振り角だけ左右に回転する。したがって、ような無償のため、帯状素材 1 0 の機断方向のエッチングムラ等をこの援り角を顕整して防止すること

はできなかった。

また、第8回倒に示すように、 状葉材10の 上下にはヘッダー管2が相互に対応する同じ位置 に設けられており、同図のWに示すように、ヘッ ダー 2の配置位置の関係で 状素材10の 斉 的なエッチングムラが生じると、表のムラと裏の ムラが同じように生じるので、例えば素材両面か ら凹孔14をエッチングして運通させてシャドウ マスクを製造する場合、孔径ムラが発生する問題 点があった。

さらに、第9回に示すように、ヘッダー管2の 間のピッチは帯状素材10の中央部でも周辺部で も同じであり、例えば後記するように、中央部の エッチング速度が周辺部のエッチング速度に比べ て大きい等の問題点があった。

本発明はこのような状況に置みてなされたので あり、その目的は、エッチング被嚷射用ノズルの 帯状被加工素材に対する配置、振り角等を工夫す ることにより、エッチング加工ムラ、エッチング 孔径ムラ等が少なく、エッチングの仕上がり状態

さらに、本発明のエッチング装置は、前配へッ ダー管をその輪を中心に往復回動し、かつその接 れ角をヘッダー管盤に異ならせるように構成した ある。この機構の付加により、エッチング加工ム

また、本発明の別のエッチング装置は、板状装 加工素材の両面にエッチングによって貫通孔又は 凹孔を形成した製品のエッチング工程に使用され るエッチング装置であって、エッチング被唆射用 ノズルを取り付けた複数の並列に配置されたヘッ ダー管を板状装加工業材の上下に配列し、板状被 加工素材の上側に配列したヘッダー管とその下側 に配列したヘッダー管とを平行に配列してなるエ ッチング装置において、板状装加工業材の上値に 配列したヘッダー昔とその下側に配列したヘッダ 一瞥とを相互に略半ピッチずらして配置したこと を特徴とするものである。

この場合にも、前記へッダー警相互のピッチを 任意に設定できるピッテ可変機 を有し、また、

の制御が可能で、エッチング加工製品の品質が安 定したエッチング装置を提供することである。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するための本発明のエッチン グ装置は、板状被加工素材上にエッチングによっ て貫通孔又は凹孔を形成した製品のエッチング工 程に使用されるエッチング装置であって、エッチ ング液噴射用ノズルを取り付けた複数の並列に配 置されたヘッダー管を有するエッチング装置にお いて、前記ヘッダー管相互のピッチを任意に設定 できるピッチ可変機構を有し、かつ、前記ノズル の板状被加工素材からの距離を任意に設定できる 高さ可変機能を有することを特徴とするものであ 5.

その場合、特に、前記ヘッダー管相互のピッチ を板状被加工素材の中心部から周辺部にかけて及 階的に変化させて設定すると、板状装加工素材の 中心部と周辺部のエッチング法度を異ならせるこ とができ、エッチング加工ムラの補正が可能にな ۵,

前記ノズルの板状被加工集材からの距離を任意に 設定できる高さ可変機構を有し、さらに、前記へ ッダー管をその軸を中心に往復回動し、かつその 袋れ角をヘッダー管毎に異ならせるように構成し たノズル揺動機構を有すると、エッチング加工ム ラをさらに減少させることが可能となる。 ラをさらに減少させることが可能となる。なお、 この場合においても、前記ヘッダー質相互のピッ チを板状被加工素材の中心部から周辺部にかけて 段階的に変化させて設定すると、板状被加工素材 の中心部と周辺部のエッチング速度を異ならせる ことができ、エッチング加工ムラの補正が可能に なる。

〔作用〕

本発明のエッテング装置によると、ヘッダー管 相互のピッチが任意に設定でき、また、ノズルの 板状被加工業材からの距離を任意に設定できるの で、エッチングの仕上がり状態を制御することが でき、エッチング加工ムラを減少することができ る。さらに、ヘッダー管の扱れ角をヘッダー管毎 に異ならせるようにすることもできるので、エッ

チング加工ムラをさらに減少させることができる。 また、本発明の別のエッチング装置によると、 板状被加工素材の上側に配列したヘッダー管とそ の下側に配列したヘッダー とを相互に略半ピッ チずらして配置するので、上側のエッチング速度 が相対的に遠くなった部分の下側のエッチング速度 度は相対的に遅くなるため、上側の凹孔の底と下 側の凹孔の底との距離は何れの位置においても略 同じとなり、両者が速速して形成される黄通孔の 位置的ムラが少なくなる。

[实施例]

本発明によるエッチング装置の実施例を第1図 から第6図を参照にして説明する。

本発明のエッチング装置1は、第1図に示すように、基本的な配置は従来のものと同様である。しかしながら、まず、エッチング噴射用ノズル3を取り付けているヘッダー管2の高されを関節可能に構成する。そのためには、各ヘッダー管2を下から支持している支持枠6の高さを、例えばネジ送りによる上下スライド方式を採用した高さ調

ペッダー管2毎に異ならせることにする。そのためには、第7回の従来の構成を多少変形する。すなわち、第2回に示すように、各ペッダー管2のノズル3と反対側に固定されたリンク部材12の援助杆11に対する枢着点13の位置を、四示のように、各ペッダー管2毎に異ならせて、各ペッダー管2毎に異ならせて、各ペッダー管2の回転中心(その軸)と枢着点13との距離を異ならせる。このようにすると、活動杆11を両矢符で示した左右に往復動すると、その往復助は全てのペッダー管2に同様に伝達されるが、各ペッダー管2の軸と枢着点13との距離が異なるので、各ペッダー管2の振り角は異なることになる。したがって、同様に各ペッダー管2の振り角を関節することにより、エッテング加工ムラを減少させることが可能となる。

さらに、第8回の関係で説明したように、帯状 被加工素材10の上下に配置されるヘッダー管2 が相互に対応する同じ位置に設けられると、帯状 被加工素材10のの表と裏のエッチングムラが相 互に強め合い、シャドウマスクの孔径ムタになる 節数置8により、上下に関節できるようにすれば よい。その場合、給液本管4とヘッダー管2の間 の相対位置を可変にするため、給水本管 4とヘッ ダー管2の接続をフレキシブルホース5によって 行う。また、各ヘッダー管2の嬉部にはスライド 部材でが取り付けられており、ヘッダー管ではこ のスライド部材 7 を介して上記支持枠 6 に取り付 けられている。スライド部材では、支持枠6に対 して帯状被加工素材10を模切る方向に、例えば スライド部材での取り付けポルト穴を換える等し て、位置顕飾固定可能に構成されており、ヘッダ 一管2相互のピッチョを任意に設定できるように なっている。このように、帯状故加工素材10に 対するヘッダー管2の高さ、ピッチを任意に設定 できるので、これらのパラメータを築飾すること により、エッチング加工ムラを強少させることが 可能となる。

ところで、ノズル3の振り角を調整することにより、エッチング特性が変わることが知られているので、本発明においては、ノズル3の振り角を

恐れがある。したがって、本発明においては、第3回(4)に示すように、ヘッダー管2の上下位置語係を略半ピッチずらし、エッチング速度の上面と下面での違いが強調されないようにしている。このようにすると、同間向に示したように、上側のエッチング速度が相対的に速くなった部分の下側のエッチング速度は相対的に遅くなるため、上側のの凹孔14の底と下側の凹孔14の底との距離は何れの位置においても略同じであり、両者が速温して形成される貫通孔の位置的ムラは少なくなる。

また、前配したように、エッチング被職射用ノズル3の取り付け用へッダー管2相互のピッチをは伝えた。特に、第4回に示したように、ヘッダー管2のピッチをエグチングされる領板10の幅中心から外方向にグレーディングを持たせたピッチ配列とすることにより、第9回に示したような等ピッチ配列に比べて、エッチングのバラッキを少なくすることができる。回のの場合に従って大きくなっている。また、回の公の場合

は、その逆に中央部でピッテが大きく周辺部に至るに従って小さくなっている。前は、被加工業材10の中央部でエッチング速度を上げ、後者は 被加工業材10の周辺部でエッチング速度を上げ るのに適している。

る際のエッチング装置を金頭において税別したが、 木発明のエッチング装置はこれに限らず、半導体 用リードフレーム等、板状被加工素材上にエッチ ングによって貫通孔、凹孔を形成する全での製品 の製造工程に使用できる。また、以上に示したヘ ッダー管の高さ、ピッチを任意に設定する機構、 その活動機構等は、単に1実施例にすぎず、種々 の変形が可能である。

[発明の効果]

本発明のエッテング装置によると、ヘッダー管相互のピッチが任意に設定でき、また、ノズルの版状体加工素材からの距離を任意に設定できるので、エッチングの仕上がり状態を制御することができ、エッチング加工ムラを減少することができる。さらに、ヘッダー管の扱れ角をヘッダー管保に異ならせるようにすることもできるので、エッチング加工ムラをさらに減少させることができる。

また、本発明の別のエッチング装置によると、 板状被加工素材の上側に配列したヘッダー管とそ の下側に配列したヘッダー管とを相互に略半ピッ る。エッチング被としては塩化第二鉄を用い、鋼板 送り速度は2m/sec、ヘッダー管の揺動速度は80rpm、ノズルにかかる液圧力は鋼板の鋼中心部で4kg/cd、その周辺部で5kg/cdである。測定結果は第5回回に示してある。この回から明らかなように、(B)のグレーディングを持たせたピッチ配列ほ方が(A)の等ピッチ配列の場合に比較して、よりサイドエッチ量のバラッキが少ないことが分かる。

次に、同様な条件で、ヘッダー管2を等ピッチ 配列にして、鋼板の上面と下面を同時にエッチン グして、ヘッダー管の高さを変化させた場合のエ ッチ液を標べた結果を第6図に示す。ヘッダー 管のピッチは140mmである。エッチ液をは鋼 板の軽中心から300mmの位置にて測定した。 この図から明らかなように、ヘッダー管の高さを 増加させると上面でも下面でもエッチ深さは減少 するが、300mm近傍で比較的その高さに敏感 でない領域が存在することが分かる。

なお、以上において、シャドウマスクを製造す

チずらして配置するので、上側のエッチング速度が相対的に遠くなった部分の下側のエッチング速度は相対的に選くなるため、上側の凹孔の底と下側の凹孔の底との距離は何れの位置においても略同じとなり、両者が連通して形成される貫通孔の位置的ムラが少なくなる。

したがって、本発明のエッチング設置によると、 エッチング加工ムラ、エッチング孔径ムラ等が少なく、エッチング仕上がり状態の制御が可能で、 エッチング加工製品の品質は安定したものとなる。 4. 図面の簡単な説明

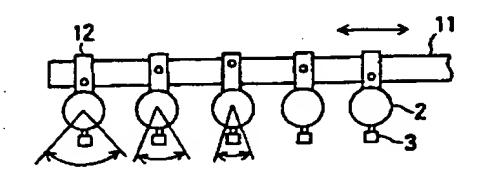
第1図は本発明の1実施例のエッチング装置の要都を示す斜視図、第2図は本発明によるヘッダー管の振り角を異ならせる機構を説明するための図、第3図は本発明によるヘッダー管の配列によるへッダー管の配列にッチを説明するための図、第4回は本発明によるヘッダー管の配列にッチを説明するための図、第5回はヘッダー管の配列にッチを設けるための図、第5回はヘッダーの高さを変を示すための図、第6回はヘッダーの高さを変

化させた場合のエッチ戻さを示す図、第7回は従来のエッチング装置の第2回に対応する図、第8回は従来のエッチング装置の第3回に対応する図、第9回は従来のエッチング装置の第4回に対応する図である。

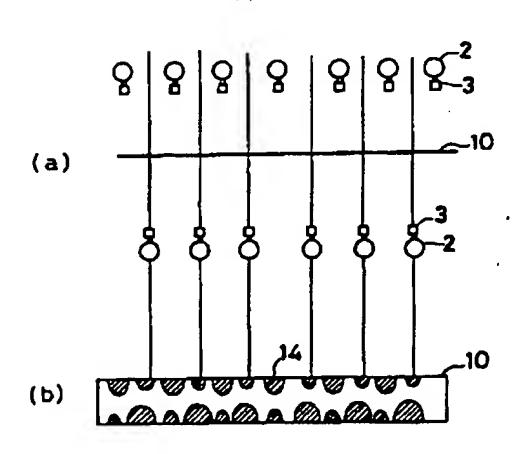
1…エッテング装置、2…ノズル取付け用へッダー管、3…エッチング液質耐用ノズル、4…給液本管、5…フレキシブルホース、6…支持枠、7…スライド部材、8…高さ調節装置、10…帯状位加工素材、11…揺動杆、12…リンク部材、13…回動点、14…凹孔

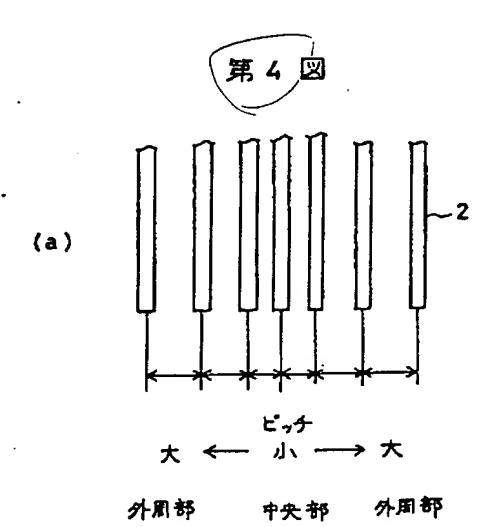
出 顧 人 大日本印刷株式会社 代理人 弁理士 蓝 年 弘(外7名)

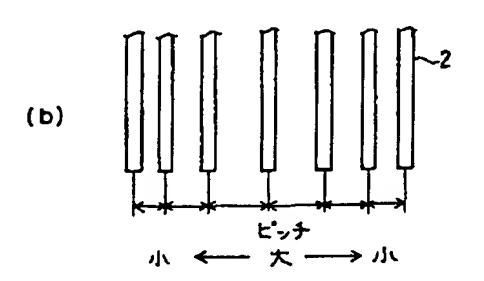
第2図

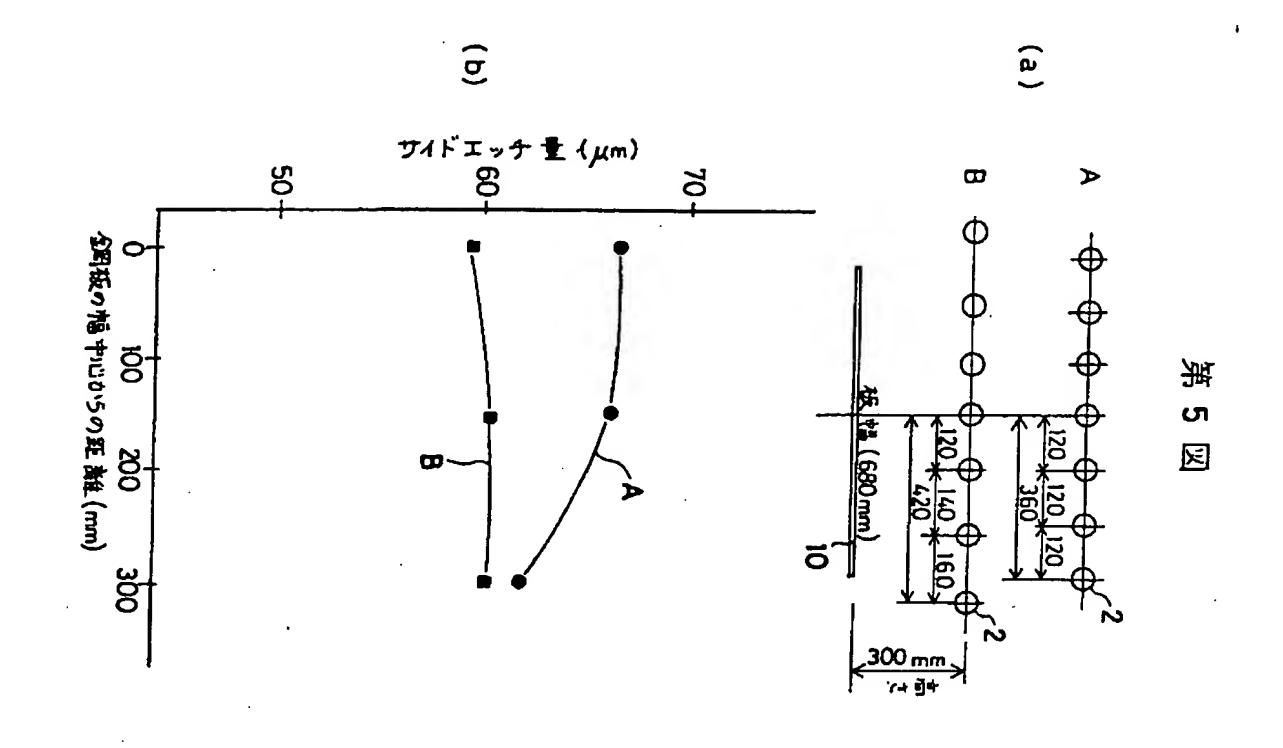


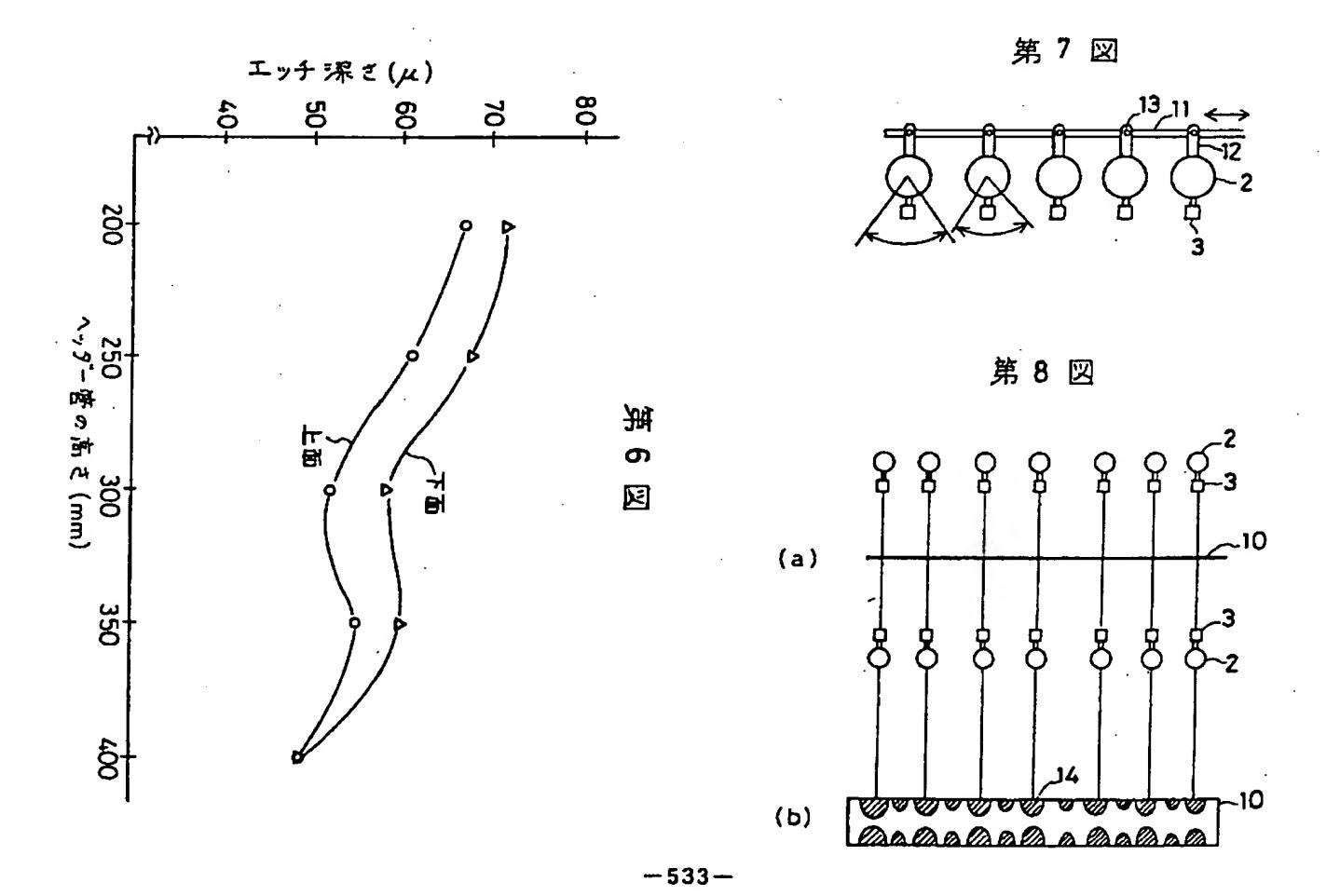
第3図











第9図

